**Севрюкова Елена Александровна. Теория ростового процесса молекулярных загрязнений и научные основы контроля чистоты поверхностей изделий индустрии высоких технологий: автореферат дис. ... доктора Технических наук: 05.11.13 / Севрюкова Елена Александровна;[Место защиты: ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»], 2017**